

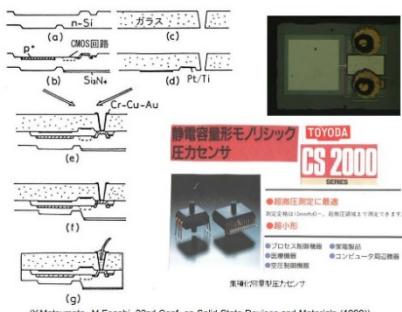
産学連携によるMEMSの製品化



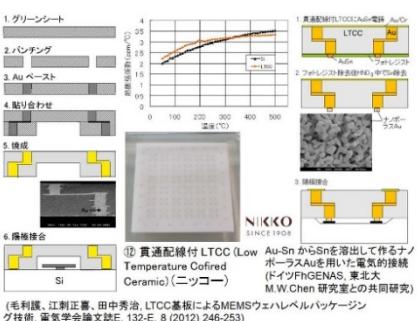
カテーテル pH, PCO₂ モニタ (クラレ, 日本光電)



静電浮上 回転ジャイロ
(東京計器)



集積化容量形圧力センサ
(JTEKT)



貫通配線付 LTCC基板 (ニッコー)



携帯型 pH センサ (新電元)



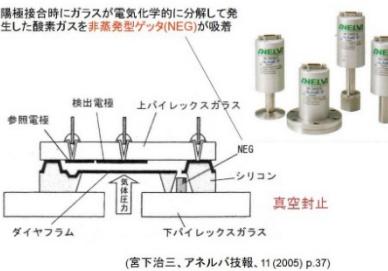
日本語測定器



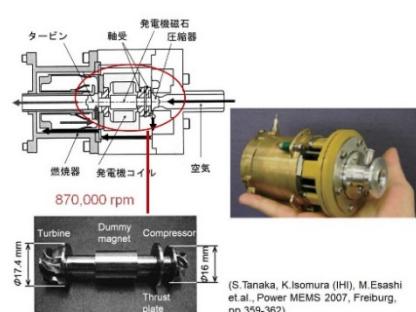
(N.Asada, M.Esashi et.al., IEEE Trans. on Magnetics 30 (1994))



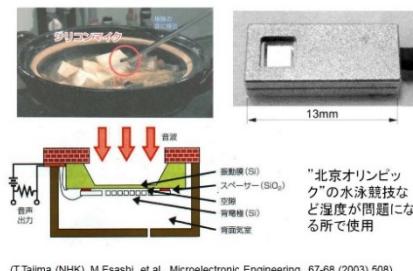
振動ループトロッコ、加速度センサ
(トヨタ自動車)



シリコンダイアフラム真空計
(キヤノンANELVA)



小形無音ガスタービン発電機 (IHI)



(c) IOP Publishing Ltd and Microelectronic Engineering Ltd 2000



LSIテスト用 MEMSスイッチ (アドバンテスト)